



# 제25회 한국반도체학술대회

The 25<sup>th</sup> Korean Conference on Semiconductors

2018년 2월 5일(월)-7일(수), 강원도 하이원리조트 컨벤션 호텔

2018년 2월 7일(수), 13:15-14:45

Room C (함백, 5층)

## I. MEMS & Sensors Systems 분과

### [WC3-I] Flexible Sensor Systems

좌장: 이현주 교수(KAIST)

WC3-I-1 13:15-13:45	<b>[초청]</b> <b>Wafer-Level Fabrication of Biodegradable Silk Fibroin Using UV Lithography</b> Hyunjoo J. Lee <i>School of Electrical Engineering, KAIST</i>
WC3-I-2 13:45-14:00	<b>키리가미 구조 기반의 스트레처블 기판의 제작 방법</b> 윤지성, 윤광석 <i>서강대학교 전자공학과</i>
WC3-I-3 14:00-14:15	<b>압전 에너지 수확소자가 집적된 유연한 압저항 스트레인 센서 제작 방법</b> 김기홍, 윤광석 <i>서강대학교 전자공학과</i>
WC3-I-4 14:15-14:30	<b>Biocompatible Silk Adhesives for Roust Adhesion of Epidermal Sensors</b> Hyojung Kim, Ji-Won Seo, and Hyunjoo J. Lee <i>School of Electrical Engineering, KAIST</i>